

マイクロマシンセンター 活動の歩み

2025年1月



1991 → 2000 → 2005 → 2010 → 2011 → 2012 → 2013 → 2014 → 2015 → 2016 → 2017 → 2018 → 2019 → 2020 → 2021 → 2022 → 2023 → 2024 → 2025 → 2026 →

- ・財団法人マイクロマシンセンター (MMC) の設立 1992
- ・MEMS協議会 (MIF) の発足 2006.4
- ・マイクロナノオープンイノベーションセンター (MNOIC) の設立 2011.4
- ・NVEMIS技術研究機構設立 2011.7
- ・SSN (スマートセンシング&ネットワーク) 研究会発足 2015.10
- ・SSN研究会WG活動
- ・MMC 一般財団法人化 2011.4
- ・MEMS技術研究機構静撤 2024.3

一般財団法人
マイクロマシンセンター
TOKYO JAPAN since 1992

マイクロマシンセンター
MEMS協議会
MEMS Industry Forum
JAPAN

TIA nano
MicroNano
Open Innovation Center
MNOIC
MEMS協議会

NVEMIS

SSN研究会WG活動

- WG1 SSI標準化
- WG2 MEH振動発電デバイス
- WG3 ULPAC/HS-ULPAC原子時計
- WG4~6 国家PJ化目指し活動中
- WG7 SNIF経皮ガスセンサ
- WG8 BaMBI赤外血中センサ
- WG9 Efrim環境調和型MEMS
- WG10 感情センシング
- WG11 MESH
- WG12 SiM